Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0499U001967

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 05-03-2001

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Васильков Павло Миколайович
2. Vasyl'kov Pavlo Mykolajovych

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 05.07.04

Назва наукової спеціальності: Технологія виробництва літальних апаратів

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 21-05-1999

Спеціальність за освітою: 7100101

Місце роботи здобувача: Державний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Код за ЄДРПОУ: 02066769

Місцезнаходження: 61070, м.Харків, вул. Чкалова, 17

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 64.062.04

Повне найменування юридичної особи: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Код за ЄДРПОУ: 02066769

Місцезнаходження: вул. Чкалова, 17, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61070, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Державний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Код за ЄДРПОУ: 02066769

Місцезнаходження: 61070, м.Харків, вул. Чкалова, 17

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 55.47.13

Тема дисертації:

1. Дослідження та розробка комбінованої лазерно-плазмово-іонної технології обробки деталей авіаційної техніки.

2. Research and development of the combined laser-plasma-ion technology of the aircraft parts treatment.

Реферат/анотація:

1. Захищається рукопис, який містить у собі теоретичні та експериментальні дослідження, покладені в основу розробки комбінованої лазерно-плазмово-іонної обробки, що дозволяє підвищити зносостійкість деталей у 4-9,5 рази, корозійну стійкість - у 1,2 рази, стійкість різального інструмента - у 5-11 раз. Розроблено модель взаємодії потоків заряджених частинок і плазми с конструкційними матеріалами. Розроблено методику розрахунку продуктивності комбінованої лазерно-плазмово-іонної технології. Проведено експеримен-тальну перевірку можливості реалізації комбінованої лазерно-плазмово-іонної обробки. Одержано експериментально-теоретичні залежності мікротвердості, шорсткості, адгезійної міцності та міцності обробленої поверхні, стійкості різального інструмента від технологічних параметрів для цієї технології.

2. The scientific manuscript involving the theoretical and experimental investigations being assumed as a basis of combined laser-plasma-ion technology is defended. The above technique allows the wear resistance to be increased by a factor of 4 to 9, corrosion resistance by a factor of 1.2, and cutting tool resistance-5...11 fold. The model of charged particles fluxes and plasma interaction with structural materials has been developed. Method of combined laser-plasma-ion technology productive capacity is worked out. Experimental checking the possibility of combined laser-plasma-ion treatment use has been performed. Experimental and theoretical dependencies of microhardness, surface roughness, adhesion forces, processed surface strength.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Костюк Генадій Ігорович
2. Костюк Генадій Ігорович

Кваліфікація: д.т.н., 05.07.04

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Мовшович Олександр Якович

2. Мовшович Олександр Якович

Кваліфікація: д.т.н., 05.03.05

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Лупкін Борис Володимирович

2. Лупкін Борис Володимирович

Кваліфікація: д.т.н., 05.07.04

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради Кривцов Володимир Станіславович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Кривцов Володимир Станіславович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.